

КРАЕВЫЕ МАГНЕТОПЛАЗМОНЫ В РЕЖИМЕ КВАНТОВОГО ЭФФЕКТА ХОЛЛА

*В.А. Волков, Д.В. Галченков, Л.А. Галченков,
И.М. Гродненский, О.Р. Матов, С.А. Михайлов*

Исследованы краевые магнетоплазмоны (КМП) в ограниченной двумерной (2D) электронной системе на границе GaAs – AlGaAs в условиях квантового эффекта Холла (КЭХ). Теоретически и экспериментально показано, что в низкочастотном пределе с изменением магнитного поля частота КМП осциллирует, а его затухание ведет себя подобно холловской проводимости.

Нарушение трансляционной инвариантности в ограниченной 2D электронной системе в магнитном поле H приводит к появлению нового типа плазменных колебаний, распространяющихся вдоль края системы – КМП. Частота КМП падает как H^{-1} в сильных H (классический режим). Именно такая мода наблюдалась в классической (электроны на гелии^{1, 2}) и в вырожденной (электроны на гетерогранице^{3, 4}) 2D системах.

Затухание КМП в сильных H может быть малым даже в низкочастотном пределе $\omega\tau^* \ll 1$ ^{5, 6}. С другой стороны, при достаточно малых ω (по крайней мере, до $f = \omega/2\pi \sim 35$ ГГц^{7, 8}) должен проявляться КЭХ. Возникает проблема влияния КЭХ на свойства КМП.

В работе исследованы КМП в условиях целочисленного КЭХ. Предсказан и обнаружен квантовый режим КМП: с изменением H частота КМП ω_p' осциллирует с периодом эффекта Шубникова – де Гааза, а затухание ω_p'' повторяет поведение квантованной холловской проводимости $\sigma_{xy}(H)$.

1. *Теория.* Рассмотрим сначала полубесконечный 2D слой $\{z = 0, x \geq 0\}$ в магнитном поле $H = (0, 0, H)$. Из общего дисперсионного уравнения⁵ для спектра КМП в 2D электронной системе на гетерогранице (металлические электроды отсутствуют) в низкочастотном пределе ($\omega\tau^* \ll 1$, $\omega \ll \omega_c$) следует:

$$\omega_p(q) = \frac{2q\sigma_{yx}}{\epsilon} \ln \left[\frac{2e}{\pi} \frac{\sigma_{yx}}{\sigma_{xx}} \ln \left(\frac{2e}{\pi} \frac{\sigma_{yx}}{\sigma_{xx}} \right) \right] + \frac{i\pi q\sigma_{yx}}{\epsilon}, \quad (1)$$

где $\tau^* = \text{Im } \sigma_{xx} / \omega \text{Re } \sigma_{xx}$ (в модели Друде τ^* совпадает с временем упругой релаксации), ω_c – циклотронная частота, q – волновой вектор КМП, параллельный краю системы, $e = 2,72 \dots$, ϵ – средняя диэлектрическая проницаемость окружающей среды, σ_{xx} , σ_{yx} – компоненты тензора проводимости неограниченного 2D слоя при малых ω . Подчеркнем необычность спектра (1): 1) КМП, в отличие от обычных плазмонов, хорошо определены даже в низкочастотном пределе, если $\sigma_{xx} \ll \sigma_{yx}$; 2) $\omega_p' = \text{Re } \omega_p$ зависит от диссипативной компоненты проводимости σ_{xx} и осциллирует при изменении H ; 3) $\omega_p'' = \text{Im } \omega_p$ не зависит от σ_{xx} и квантуется в режиме квантования σ_{yx} .

Можно показать, что значительная доля заряда КМП сосредоточена вблизи края образца в полосе шириной $l = |2\pi\sigma_{xx}/\omega_p|$. Если в образце размером $L_x \times L_y$ выполняется условие $l \ll L_x L_y$, то спектр КМП сохраняет вид (1), но

$$q = q_n = 1 - \frac{\omega_p(q_n)}{\omega}, \quad (2)$$

где P – периметр образца, $n = 1, 2, \dots$ – номер моды КМП. В этих условиях вклад КМП в отклик системы на внешнее электрическое поле описывается эффективной диэлектрической проницаемостью:

$$\tilde{\epsilon}(\omega, q_n) = 1 - \frac{\omega_p(q_n)}{\omega}. \quad (3)$$

Величина (3) определяет экранирование внешнего электрического поля. Так, для диска ра-

диуса R она связывает значения цилиндрических фурье-гармоник внешнего φ_{ext} и полного φ_{tot} потенциала на краю образца ($q_n = n/R$):

$$\varphi_{tot}(\omega, q_n) = \varphi_{ext}(\omega, q_n) / \tilde{\epsilon}(\omega, q_n). \quad (4)$$

2. Эксперимент. При гелиевой температуре исследовались гетеропереходы GaAs – AlGaAs, подвижность и концентрация 2D электронов для разных образцов менялись в пределах $\mu = (0,25 \div 1,0) \cdot 10^5 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, $n_s = (3 \div 7) \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$. С большим запасом выполнялись условия применимости (1) – (3). Образцы толщиной $d = 0,4 \text{ мм}$ помещались на пенопластовой подставке между двумя стержневыми электродами, заключенными в цилиндрический заземленный экран, вставка на рис. 1. Амплитуда потенциала на подключенным к генератору электроде поддерживалась постоянной относительно экрана. Измерялись зависимости напряжения U на квадратичном детекторе от H при разных f в диапазоне $0,05 \div 5 \text{ ГГц}$. Ток через детектор равен производной по времени от наведенного на измерительном электроде заряда и, таким образом, пропорционален f и электрическому полю E вблизи этого электрода. Величина E зависит от степени экранирования поля в образце: с возрастанием экранирования E увеличивается и наоборот. Степень экранирования определяется величиной $\tilde{\epsilon}$, которая должна осциллировать с изменением H , см. (1), (3).

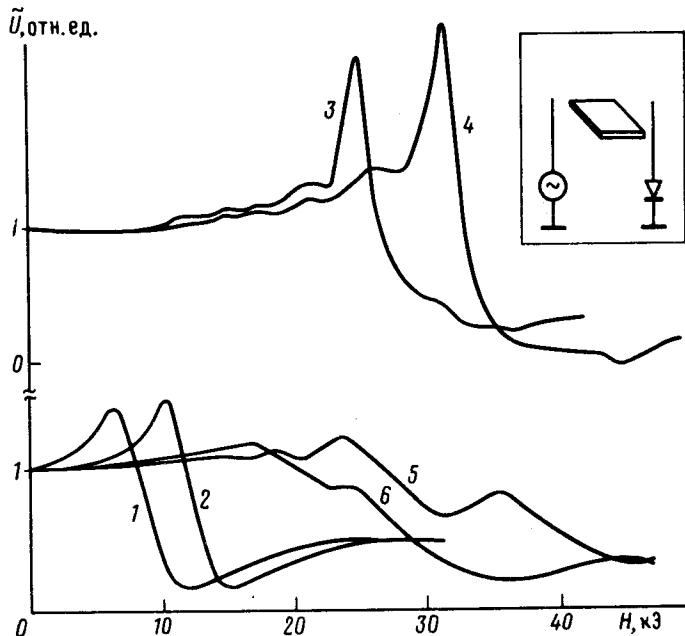


Рис. 1. Зависимости нормированного сигнала детектора $\tilde{U} = U(H, f) / U(0, f)$ от H для разных образцов при $f = \text{const}$: кривые 1, 2 — $f = 2 \text{ и } 1,5 \text{ ГГц}$, $n_s = 3,7 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$, $P = 1,2 \text{ см}$; кривые 3, 4 — $n_s = 3,7 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ и $4,3 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$, $f = 0,59 \text{ ГГц}$, $P = 1,2 \text{ см}$; кривые 5, 6 — $f = 0,4$ и $0,55 \text{ ГГц}$, $n_s = 3,48 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$, $P = 1,0 \text{ см}$

Действительно, степень экранирования электрического поля в образце зависит от H немонотонным образом, рис. 1. С изменением f (кривые 1, 2, 5, 6) и n_s (кривые 3, 4), а также периметра P , положение наиболее резких особенностей $U(H)$ смещается по шкале H .

Форма этих особенностей, характер и величина их перемещения позволяет предполагать, что именно вблизи них $\omega_p' / 2\pi$ близка к f .

Информацию о спектре КМП можно извлечь из зависимостей $\tilde{U}(f)$, рис. 2. Полученные кривые имеют аномальную дисперсию в районе плазменного резонанса. Можно показать, что, если образец слабо влияет на величину E при f , далеких от резонанса ($\tilde{U}(f=0) \approx \tilde{U}(f=\infty)$), то для частоты и затухания основной моды КМП получаются соотношения: $\omega_p' = \pi(f_- + f_+)$, $\omega_p'' = \pi(f_- - f_+)$, где f_- и f_+ — положение минимума и максимума в $\tilde{U}(f)$.

На рис. 3 приведены зависимости ω_p' и ω_p'' от H . Наблюдается качественное согласие обеих кривых с теорией (1), (2). Количественное согласие, которое проверялось в области плато $\sigma_{xy}(H)$, достигается в том случае, если в (1), (2) положить $n = 1$ и $\epsilon \approx 1,5$, а для σ_{yx}/σ_{xx} использовать значения, найденные из измерений на постоянном токе. В нулевом

приближении по параметру $qd \ll 1$ электрическое поле КМП находится, в основном, в пространстве вокруг образца и $\epsilon = 1$. Для образца на рис. 3 это приближение не очень точно ($qd \approx 0,25$) и в ϵ будет давать вклад поправка от $\epsilon_{\text{GaAs}} = 12,8$. Поэтому значение $\epsilon \approx 1,5$, выглядит разумным. Данные рис. 2 и 3 позволяют и качественно понять все особенности экспериментальных кривых рис. 1 и результаты ⁴. Осцилляции $\tilde{U}(H)$ и сигнала в ⁴ объясняются осциллирующей зависимостью $\tilde{\epsilon}[\omega_p'(H)]$. Их амплитуда увеличивается при приближении к резонансу. Инверсия экстремумов некоторых осцилляций (кривые 5, 6 рис. 1 при $H \approx 35$ кЭ) обусловлена сменой знака $\partial \tilde{U}/\partial \omega$, так как $\text{sign } \partial \tilde{U}/\partial \omega = -\text{sign } \partial \tilde{U}/\partial \omega_p'$ для $\tilde{\epsilon} = \tilde{\epsilon}(\omega/\omega_p)$.

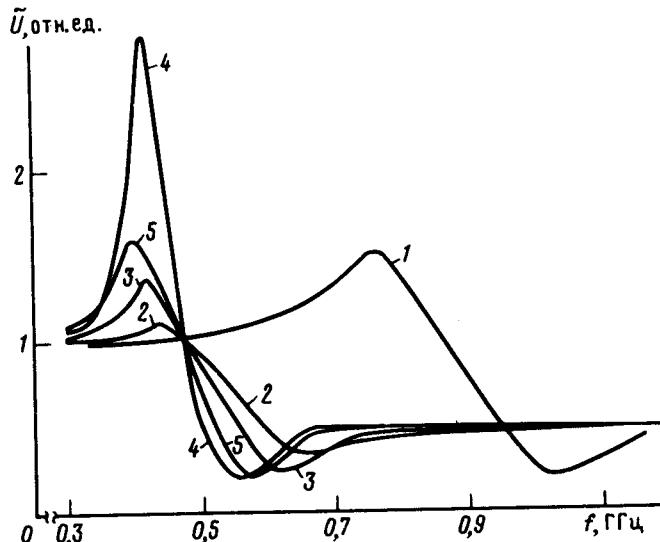


Рис. 2. Зависимости \tilde{U} от f при $H = \text{const}$ для образца с $n_s = 3,86 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ и $P = 1,2 \text{ см}$: 1 – $H = 22 \text{ кЭ}$; 2 – $H = 34 \text{ кЭ}$; 3 – $H = 38 \text{ кЭ}$; 4 – $H = 40 \text{ кЭ}$; 5 – $H = 42 \text{ кЭ}$

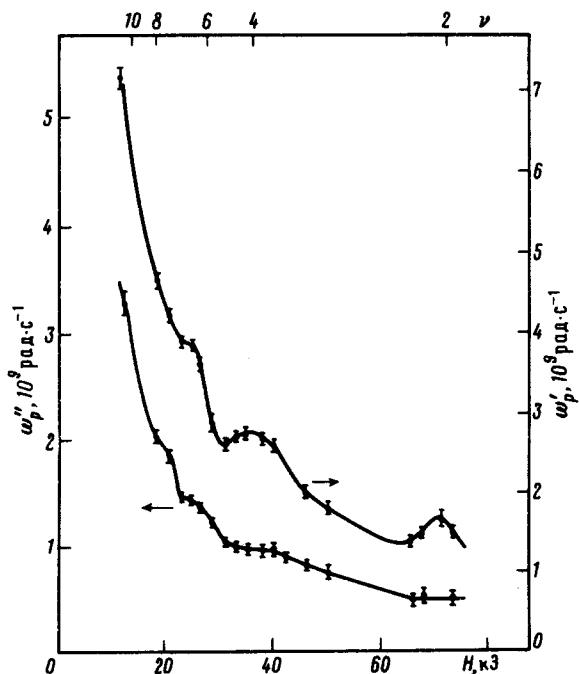


Рис. 3. Зависимости частоты ω_p' и затухания ω_p'' основной моды КМП от H и фактора заполнения ν для образца с $n_s = 3,48 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ и $P = 1,0 \text{ см}$

В заключение авторы выражают благодарность М.В.Костовецкому за помощь в эксперименте, В.Б.Сандомирскому за обсуждение результатов, В.И.Покалякину за поддержку работы и В.И.Тальянскому за ознакомление с результатами работы ⁴ до ее опубликования.

Литература

1. Mast D.B., Dahm A.J., Fetter A.L. Phys. Rev. Lett., 1985, **54**, 1706.
2. Glattli D.C., Andrei E.Y., Deville G., Poitrenaud J., Williams F.I.B. Phys. Rev. Lett., 1985, **54**, 1710.
3. Allen S.J., Jr., Störmer H.L., Hwang J.C.M. Phys. Rev., 1983, **28**, 4875.
4. Говорков С.А., Резников М.И., Сеничкин А.П. Тальянский В.И. Письма в ЖЭТФ, 1986, **44**, 380.
5. Волков В.А., Михайлов С.А. Письма в ЖЭТФ, 1985, **42**, 450.
6. Волков В.А., Михайлов С.А. Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах, Минск, 1986, часть I, с. 102.
7. Kuchar F., Meisels R., Weimann G., Schlapp W. Phys. Rev., 1986, **33**, 2965.
8. Волков В.А., Галченков Д.В., Галченков Л.А., Гродненский И.М., Матов О.Р., Михайлов С.А., Сеничкин А.П., Старостин К.В. Письма в ЖЭТФ, 1986, **43**, 255.

Институт радиотехники и электроники
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
2 октября 1986 г.